DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004219378

WPI Acc No: 1985-046257/\*198508\*

Semiconductor laser device used for digital audio and video discs - has current interruption layer with stripe-shaped groove and high refractive index light absorption NoAbstract Dwg 2b-d/2

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 60003181 A 19850109 198508 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83111376 A 19830621

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 60003181 A

Title Terms: SEMICONDUCTOR; LASER; DEVICE; DIGITAL; AUDIO; VIDEO; DISC; CURRENT; INTERRUPT; LAYER; STRIPE; SHAPE; GROOVE; HIGH; REFRACT; INDEX;

LIGHT; ABSORB; NOABSTRACT

Derwent Class: T03; U12; V08; W04

International Patent Class (Additional): H01S-003/18

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): T03-B02; U12-A01B; V08-A04A; W04-C02

 <del></del>					
					- <u>-</u> -
					,
					٠
and the state of t				- Smithausana of the friend one suggester to the same of suggester gives	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	-		

### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# 00公開特許公報(A)

昭60-3181

⊕Int. Cl.4 H 01 S 3/18 識別記号

庁内整理番号 7377-5F ❸公開 昭和60年(1985)1月9日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

69半導体レーザ装置

00特

願 昭58--111376

邻出

顧 昭58(1983)6月21日

加発 明 者 島田直弘

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所

沙発 明 者 茂木直人

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所

内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

(4)代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

iys ian s

1. 発明の名称

半線体 レー 更新展

#### 2.特許請求の範囲

(1) 化合物平線体材料からなりダブル・ヘテロ接合構造を行する半球体レーザ装置においいまいにおいて、活性的の疾恨と反対側折上に成長形成された該活性的より原析率の小さいクラット所と、このクラッド所上に成長に応じたが、カットをは使いたという。カットは一般では、大きな、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面には、大きの方面に、方

(2) 前紀光吸収層は、前記塩焼阻止層と同郷

電型であることを特徴とする特許請求の範囲系 1項記載の半導体レーザ装置。

#### 8. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は。利得導致格構造及び超折率線故路 構造の双方を確えた半導体レーザ装置に関する。 (発明の技術的背景とその問題点)

### 特開昭60-3181(2)

反射光の一部が半導体レーザに戻つていくのは 誰けられない。このため、上紀半郷休レーザは 終レーチの削離面が作る共振器の他に、レーチ 蟷面とディスク面とで形成される共概器も存在 することになり、2敗共服器を持つレーザとな 後者の共物器技が変化することになり、スペク トルや光出力等に発助が生じ、所綱戻り光ノイ ズが発生する。

ここで、戻り光ノイズを抑制すると云う観点 から半導体レーザの導放路構造を見頂してみる。 半導体レーザの郵放路構造は、一般に利得導放 路構造と屈折串導波路構造との2つに大別され る。これらの構造において、非点収磨を小さく することと関リ光ノイスを伊なくすることとは・ トレード・オフの関係にある。すなわち、肝折 率導波路構造においては、非点収差は5 (μm) 以下と小さく構モードが安定しているために縦 モードも単一モードで発掘するが、スペクトル 終幅が狭いために戻り光ノイズによる出力変動

趾は10(8)以上と大意い。一方。利得郡故 路構造においては、縦モードが多モード化しス ベクトル凝幅が広いために戻り光ノイズによる 出力変勘数は1(8)以下となるが、非点収差 は20(μm)以上と大きくなる。したがつて、 せるためには。風折嘟嘟被路横遊と利得郵放路 構造との双方の性質を兼ね備えたものでなけれ はならない-

> ところで、利得分布に関係する電旋狭窄构造 と作り付け揺析率源放路構造とが自動的に形成 されるような構造のレーザを自己推合型レーザ と云うが、特に根微狭窄構造が結構表面に出て いないものは内部ストライブ自己統合型レーザ と云う。この型のレーザは、製造プロセスが容 易で雨歩闡り及び虧生難性が期待されると同時 に、活性層を結晶内部に持つてくることができ るため、電極岩面からの欠額の影響を受けにく いこと、マウントに起因する劣化の必執を少な くできること、全面超極として搭触抵抗を磁少

させることによって亜鉛拡散針のプロセスを省 けること、よらに表面を平坦にできるためマウ ントに有利である等の利点を有する。

従来の内部ストライブ自己整合型レーザとし ては、催流阻止層にV構を設けたVSIS (V = channeled Substrate inner Stripe)レーザが知られており、このレーザ はモード側値されており戻り光特性も良いこと が刺っている。しかし、VSISレーザには、 もPR供に出して大面積で均一性の良い結構成 おがy体なMローCVD法では製造できないと 出う問題がある。この問題は、光デイスク用レ - サとして大原生酸時代を避えた半路体レーサ 吸道において致命的な欠点となる。

モこで散立。MU-CVD指で製造できる同 種の内部ストライプ自己終合規レーサとして、 出1四に示す如く검帷解上部に内閣ストライブ 構設を有する単聯体レーザが提鑑された。なお。 図中1はN-日aAs花板、2はN-日aA8As クランド所、3はGaA8A8 活性層、4は

P-GaAをクラッド柄、 5はN-GaAs 流離 肌止胸、6はストライブ状の潜船、7は17-UnABAB被覆網、 BはPーロaABコンタク ト暦、9,10は金属電板を示している。この 構造では、ストライブ状の精郎6が兆成された 龍旗阻止闘るによつて、活性闘るへの飛旒注入 がストライブ状に限定されると共に、活性層の に響波された光がクラッドは4及び電流阻止機 5にまでしみ出し、その結果ストライブ直下部 分に郵放されたモードが形成されることになる。 このため、利得財政路職造及び屈折率的政路職 遊が同時に実現される。

しかしながら、この顔のレーザにあつては次 のような問題があつた。すなわち、電旅門止照 8のストライブ状満間 6の幅で利役分布及び組 折邪分省の幅が一篇的に決まつてしまい。各分 布の幅は寄しいものとなる。この場合、水折率 墓が十分大きくついてしまい。 利得丹政路の特 徴はでてこない。したがつて、光デイスク用レ ーザとしては、モード制御効果は十分であるが、

時間昭60-3181(3)

ほり光符独に関しては十分商店できる結果を得ることはできなかった。

(発明の自由)

人勢明の目的は、基本構モード発展で非点収 指が小さいと云う特異を失うことなく。 戻り光 ノイスによる無影響を十分小さくすることがで

き、光デイスク川光緑として極めて有用な半男 休レーザ装御を歩供することにある。

#### (信期の概要)

本種明の買子は、前記第1 図に示す構造にお ける巨旗側止断に改良を加え、実効解析率分布 の個を利得分布の幅よりも広くすることにある。

すなわち本範囲は、化合物学部体材料からなりダブル・ヘデロ接合構造を存する学様体レーデ防魔において、活性層に対し基板と反対側に低調するクラッド形上に該クラッド所とは逆導環型で上記活性減よりパンドギャップの広い電価肌止層を設け、かつこの電流肌止層に上記クラッド層及び電流阻止層より配この上に上記クラッド層及び電流阻止層より配

本発明者等の実験によれば、本発明構造のレーザは、非点収差10(μm)以下で基本機モード発展と言う無折率連接構造的特性を示す一方、毎モードは多モード発展となり戻り光ノイズによる田力変動間は1(※)以下で利得可能路構が傾待性をも示した。このように横モード制御と戻り光特性とに優れると云う効果は、光デイスク用レーザ等への応用を考えた場合極めて大きいものとなる。

#### (発明の実施化)

折率の大きい光吸収層を設け、かつこの光吸収 所の上記牌部上に該待部より幅の広いストライ プ状の滞開を設け、さらにこの上に上記クラッ 下層と同時構想で上記番雑冊より配析率の小さ い成環構を数けるようにしたものである。

(発明の効果)

不動明によれば、光戦収置による光戦収には のこ、ストライプ部とそれ以外の部分との決め 的な胞析深熱が行われる。また、電流附出にによる の現状室によって、 のは流流ではよって、 のは流流ではないではないのでは、 が明止が行われる。そしてこの場所による が明止が行われる。そしてこの場所による が明止ができれる。そのではないのでは、 が明止がではないないのではよりのの が明止なるがのないのではないのでは、 のよいのでは、 ののはができる。 ののは、 ののは、 ののでは、 の

10<sup>10</sup>~10<sup>10</sup>cm<sup>-0</sup>, 即み 0.3 μ m ) 及び N = U a A B 光吸収粉 1 6 ( n = 10 1 ~ 10 1 cm - 1, 厚み 0.5 μm ) を順次成長形成した。この 0.1 回目の結晶成長には M O - C V D 法を用い、成 提条件は温度 7 5 0 ( ℃ )、 V/Ⅱ = 2 0、 キ ヤリアガス(日。)の前帯~10( &/min )。 原料はトリメチルガリウム (TMO:(CH)。(la)。 トリメチルアルミニウム ( TMA: (СН,), Ле). アルシン ( A & H, ) \_ P ドーパント: ジェチル **亜鉛(DBZ: ( C, H, ), 2 n )。 n ドーパン** ト:セレン化水紫(HaSc)で、成長速度は 0.25 ( um/min ) であつた。なお、外上向 目の結晶成長では必ずしもMO-CVD法を形 いる必要はないが、大面植で均一性の良い結構 成茂が可能なMO-CVD法を用いることは、 競遊化を考えた場合 LPB 提に比べて有利であ

### 特開明60-3181 (4)

ライブ状に抜きレシストマスクを形成した。統いて、リン族系エツチャント(温度20℃)を用い、生記レジスト」でなマスクとして光吸収 解16月7日であまで約10秒エツチングした。次いで、しかシップマントを用い光吸収解16のみを選2回にに示す如く、向側05~×300円では、10秒間サイドエッチングした。このとき、破終的なストライブ幅は高級阻止解15の部分でW、二2~×100円、光吸収解16の部分でW、二~(μm)とした。

1 5 は共にAB線股が 0. 4 5 であるから、 LPB法では服長できず、M () — C V D 法 選い はM H F 法 (分子 韓エピタキシャル 法 ) が必要 とされる。次いで、P側 市協として C r — A u 解 2 J 、N 側 電極として A u — () c 腕 2 4 を被 後した。この試料をへき 関によって、共服 器長 2 5 0 (µ m )、 編 3 0 0 (µ m ) の デッフ に して 単線 レーザを 完成した。

かくして作成されたレーザの特性を測定したところ、次のような結果が得られた。すなわち、 危機しきい値は70(m A )以下、非点収容は 10(μm)以下で基本値モード発展し、5 (m W)まで低多モード発展で、戻り光ノイズ による出力変動散は1(9)以下であつた。こ の特性は、光デイスク用レーザとして十分満足 できる範囲である。

このように本実脆例によれば、 基本間モード 発振で非原収管を十分小さくすることができ、 かつ戻り光ノイズによる 出力変動 帮も十分小さ くすることができる。このため、 光ディスク用

光顔として用いるのに極めて有効である。また、M リーC V D 決で形成できるので、大権生産にも極めて有効である。さらに、光吸収暦 1 6 を 総成阻止解 1 δ と同じ母電型 (N型)としているので、電流狭窄がより確実になる毎の利点がある。

なお、木発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば、前記各個の成長方法はMUーCVD法に限らず、MBE法であつてもよい。また、各所の組成比は何ら実施例に限定されるものではなく、仕様に応じて過度変更可能である。例えば、前記クラッド層のAを組成をU.35として、光ガイド層としての効果を持たせた高出力レーザとすることも可能である。
さらに、UaADA、系の材料の代りに、

(1 a 1 n P や (1 a A & A & P 系の化合物半線体 材料を用いることも可能である。また、簡配光 吸収層の専用型は N 型に限るものではなく P 型 であつても何ら差し支えない。さらに、 基板と して N 型の代りに P 型素板を用い、 各番の尋復 想を逆にすることも可能である。その他、本能 明の要旨を追脱しない瞻囲で、種々変形して実 施することができる。

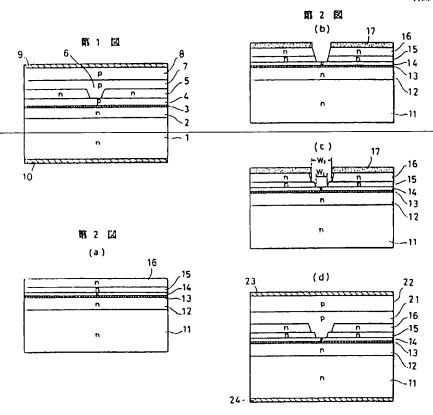
#### 4.図面の簡単な説明

第1 図は従来の内部ストライブ自己総合地レーザの概略構造を示す斯面図、第2 図(の)~(d)は木発明の一実施例に係わる半導体レーザの製造工程を示す断面図である。

- 1 1 ··· N U a A B 冼板。
- 12…N-(1a 0.15 A D 0.45 A S クラッド所、
- 13…アンドーブロ a A & Co. 13 人 A 括性所、
- 1 4 ... P U a ... A & ... A & 2 5 2 F M.
- 1 5 ··· N (1 a ... A a 形 旅阳 止附。
- 」 6 ··· N − U a A 8 光级収储。
- 2 1 ··· P O 8 ... A 6 ... A 8 被照4.
- 2 2 ··· P G a A 8 コンタクト層。

出願人代理人 弁理上 鈴 江 武 彦

## 持開昭60-3181 (5)



						٠.
						•
						<i>:</i>
						1
and the second s	المائية المائيونيين عمل الموادر والمعين المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائي	ورد المستخدم المستوان المستوان التي المنظم المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المس المنظم المستوان المس	and the same and the company of the	والمراجعة المناطقة المناطقة المناصدة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة	and the contract of the contra	المتاح والمتعاري والرازات المرادي ومانا للمستخصور
The second secon	uerau (f. m. v. u. – ra finingueraust komun noveus – etneteraerinist pagett	am others, is an assessment the state of interpreted interpreted the state of the s	mercia di la composició de la composició d La composició de la compo	יירים במקבוע לאחר מאור ביינים באנימילימארינים ויינים <sub>מ</sub> ייחיים ויינים ביינים ביינים ביינים ביינים ביינים ביינים ב -	tis tempertusi vi tille sellent servinnin ettern vive vi vivi - 1, sv. sv. turi sillen men met Vive	t i vietna vietnie til sa matte stade ett er matte stade vervet gjettet transferen om elle statene ett i stade
				•		
			·			